

我们讨论的第二类距离称为矩阵距离，它由图形中顶点之间的成对亲和力结构的直接比较组成（有关矩阵距离的详细讨论，请参见[9]）。这些亲和力通常组织成矩阵，然后可以通过入门级 $\ell_p$ 范数比较矩阵。矩阵距离都需要节点对应。

我们已经讨论了用于测量两个图形之间距离的频谱方法。为了介绍矩阵距离，我们首先关注测量在一个图上距离的方法。也就是说，两个顶点 $v, w$ 属于 $V$ 之间的距离 $\delta(v, w)$ 。这种距离的几个例子包括最短路径距离[25]，有效图形阻力[26]以及随机行走距离的变化[27]。在上面列出的那些路径中，最短的路径距离是最古老且研究最彻底的路径；实际上，它无处不在，以至于经常使用“图形距离”作为最短路径距离的代名词[28]

我们可能选择的距离 $\delta$ 之间存在重要差异。最短路径距离仅考虑两个顶点之间的单个路径。相比之下，有效的图形电阻考虑了顶点之间的所有可能路径，因此不仅测量了长度，而且还测量了顶点之间通信的健壮性。

在一个网络图上的这些距离如何帮助我们计算几个图之间的距离？让我们用 $\sigma$ 表示： $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 在一个图上的通用距离。我们不需要对这个函数做任何假设，除了它是实值的之外。特别地，它不必是对称的，甚至可以允许 $\delta(v, v) \neq 0$ 。**当我们说“距离”时，我们隐式地假设较小的值意味着较大的相似性；但是，我们也可以使用“相似性得分”来执行此方法，其中更大的值表示更大的相似性。**回顾顶点 $v$ 属于 $V = \{1, \dots, n\}$ 用自然数标记，然后我们可以通过 $M_{\{i; j\}} = \text{def } \sigma(i, j)$ 构造成对距离 $M$ 的矩阵。我们所谓的矩阵距离背后的想法是，该矩阵 $M$ 承载了有关图的重要结构信息。

考虑在同一顶点集上定义的两个图 $G = (V, E)$ 和 $G' = (V, E')$ 。给定图距离 $\delta(-, -)$ ，令 $M$ 和 $M'$ 分别为图 $G$ 和 $G'$ 中顶点之间成对距离的矩阵。我们定义由 $\delta$ 引起的 $G$ 和 $G'$ 之间的距离 $d$ ，如下所示：

$$d(G, G') \stackrel{\text{def}}{=} \|M - M'\|, \quad (4)$$

其中 $\|\cdot\|$ 这是我们可以自由选择的标准。原则上，我们可以在此处使用度量标准，甚至使用相似性函数，否则可能会失去某些期望的属性。

让我们阐明这种距离的一个具体例子。特别是，我们展示了编辑距离如何符合此描述。令 $\delta(v, w)$ 定义为

$$\delta(v, w) = \begin{cases} 1 & \text{if } v \sim w, \\ 0 & \text{else.} \end{cases} \quad (5)$$

那么矩阵 $M$ 就是邻接矩阵 $A$ 。如果我们使用范数

$$\|M\| = \sum_{i,j=1}^n |M_{ij}|, \quad (6)$$

那么我们称结果距离 $d(G, G') = \text{def } \|A - A'\|$ 编辑距离

当然，这种距离的有用性直接取决于矩阵 $M$ 反映图的拓扑结构的程度。编辑距离根据定义着重于局部结构。它只能看到边缘扰动级别的变化。如果图形中发生了明显的体积变化，则编辑距离会检测到这些变化，其他矩阵距离也是如此

为了补偿这种微小的一阶变化（体积变化），我们匹配了比较模型的预期体积（请参阅第3.1节）。然后，我们可以研究距离是否可以检测结构变化。